3-03106-YK

Japanese Patent No. 3094049

A torque sensor is disclosed which includes an outer ring 21 and an inner ring 22 which are opposed to each other through a gap 23 in a radius direction and have magnetic path strips 21a and 22a extending from ends thereof. The strips 21a and 22a are embedded in a pick-up 20.

Marie John 199 Billion Ship

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3094049号 (P3094049)

(45)発行日 平成12年10月3日(2000.10.3)

(24)登録日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51) Int.Cl.7

G01L 3/10

識別記号

FΙ

G01L 3/10

F

請求項の数2(全 6 頁)

(21)出願番号 (73)特許権者 000167406 特願平4-170302 株式会社ユニシアジェックス (22)出顧日 平成4年6月29日(1992.6.29) · 神奈川県厚木市恩名1370番地 (72) 発明者 森田 光 (65)公開番号 特開平6-114027 神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社 (43)公開日 平成6年1月21日(1994.1.21) アツギユニシア内 審査請求日 平成11年2月9日(1999, 2.9) (72) 発明者 中山 正也 神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社 アツギユニシア内 (74)代理人 100062199 弁理士 志賀 宮士弥 (外2名) 審查官 石井 哲

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トルクセンサ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被測定部材に連結されるトーションバーと、異磁極が周方向に沿って交互に配置されるようにトーションバーの一端側に取り付けられた磁気発生ユニットと、磁気の入出端がこの磁気発生ユニットに臨むようにトーションバーの他端側に取り付けられた磁気通路と、この磁気通路の磁束を検出する磁気検出素子とを備えたトルクセンサにおいて、

前記磁気発生ユニット<u>は、その端面に</u>異磁極が周方向に 沿って交互に現れるように着磁した環状の磁性体によっ て構成<u>すると共に、軸方向寸法が径方向幅よりも小さい</u> 偏平断面に形成し、

前記磁気通路の磁気の入出端は板状に形成して、前記磁 気発生ユニットの端面の異磁極の境界線にまたがるよう に同端面に対して対向配置したことを特徴とするトルク センサ。

【請求項2】 検出されるトルクが0であるとき、前記磁気通路の入出端の周方向中央部と、前記磁気発生ユニットの異磁極の境界線とが対向するようにしたことを特徴とする請求項1に記載のトルクセンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回転トルクを非接触で 測定するトルクセンサに関する。

[0002]

【従来の技術】この種のトルクセンサとしては、例えば、特開平3-81632号公報に記載されるようなものが知られている。

【0003】このトルクセンサは、被測定部材に連結されるトーションバーと、異磁極が周方向に沿って交互に

【0004】そして、このトルクセンサのトルク検出原 理を図5に示す模式図によって説明すれば、磁気通路1 のアウターリング2とインナーリング3の各磁路片2 a、3aは、定常状態(被測定部材にトルクが加えられ ない状態)において磁気発生ユニット4の隣接する磁石 5 a、5 bの中間位置にくるように設定されていて、図 示しないトーションバーの捩れによって各磁路片 2 a、 3 a が磁気発生ユニット 4 に対して周方向に変位する と、磁石5aのN極と磁路片2a、磁石5bのS極と磁 路片3aの各エアギャップし」と、磁石5aのN極と磁 路片3a、磁石5bのS極と磁路片2aの各エアギャッ プレッが変化し、そのエアギャップL₁、L₂の変化に比 例して現れる磁気通路1の磁束の変化が磁気検出素子6 によって検出されるようになっている。尚、図5中、7 は、隣接する永久磁石5a、5b間に磁路を形成するコ モンリングを示し、矢印φ、-φは磁気通路1の磁束の 流れを示す。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、この従来のトルクセンサの場合、複数の磁石が周方向に所定の間隔をおいて配置された磁気発生ユニットの構成となっていて、隣接する磁石の中間位置に磁気通路の入出端(磁路片)が配置されるようになっているため、トーションバーの捩れに対する磁気通路の磁束変化を確実に検出するためには磁気発生ユニットの各磁石の保持力を大きく設定せざるを得ず、このことがコスト高を招く要因となっていた。また、上記従来のトルクセンサにおいては、磁気発生ユニットを製造するにあたって複数の磁石を個別に形成しなければならないため、各磁石の形状や保持力、配置精度、コモンリングに対する取付精度等の管理が繁雑であるという不具合もあった。

【0006】そこで本発明は、磁気発生ユニットから発される磁束をトルク測定に無駄なく利用出来、しかも、磁気発生ユニットを容易に製造することが出来るトルクセンサを提供しようとするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する ための手段として、請求項1に記載の発明は、被測定部 材に連結されるトーションバーと、異磁極が周方向に沿 って交互に配置されるようにトーションバーの一端側に 取り付けられた磁気発生ユニットと、磁気の入出端がこ の磁気発生ユニットに臨むようにトーションパーの他端 側に取り付けられた磁気通路と、この磁気通路の磁束を 検出する磁気検出素子とを備えたトルクセンサにおい て、前記磁気発生ユニットは、その端面に異磁極が周方 向に沿って交互に現れるように着磁した環状の磁性体に よって構成すると共に、軸方向寸法が径方向幅よりも小 さい偏平断面に形成し、前記磁気通路の磁気の入出端は 板状に形成して、前記磁気発生ユニットの端面の異磁極 の境界線にまたがるように同端面に対して対向配置する ようにした。 また、請求項2に記載の発明は、検出され るトルクが 0 であるとき、前記磁気通路の入出端の周方 向中央部と、前記磁気発生ユニットの異磁極の境界線と が対向するようにした。

[0008]

【作用】磁気発生ユニットの隣接する異磁極間に隙間が ないため、磁気通路の入出端は常時磁極と対面すること となる。また、磁気発生ユニットの製造に際しては磁性 体を環状に形成した後に、異磁極が周方向に沿って交互 に現れるようにこの磁性体を着磁する。

さらに、板状に 形成された磁気通路の入出端を、磁気発生ユニットに対 <u>して軸方向でオーバーラップさせずに、磁気発生ユニッ</u> <u>トの端面の磁極に常時対向させているため、磁気発生ユ</u> 二ットの軸方向寸法を小さく設定しても磁気通路を流れ <u>る磁束が減少することがない。したがって、検出磁束を</u> より大きくするために磁気発生ユニットの径方向幅を充 分に大きくじても、磁気発生ユニット全体としての容積 を小さく抑えることができる。また、請求項2に記載の <u>発明にあっては、トーションバーにトルクが作用しない</u> とき、磁気通路の入出端に対向する磁気発生ユニットの N極、S極夫々の面積が同一となり、磁気通路には実質 的に磁束が流れなくなる。そして、トーションバーに左 右いずれかのトルクが入力されると、そのトルクに応じ た向き及び量の磁束が磁気検出素子によって検出され る。また、検出されるトルクが0のときに、磁気通路の 入出端の周方向の中央部が磁極の境界線上に位置される ため、磁気発生ユニットと磁気通路がいずれの向きに相 対回動するときであっても、最大許容角度が同じにな <u>る。</u>

[0009]

【実施例】次に、本発明の一実施例を図1~図4に基づ

いて説明する。

【0010】図1において、11は、被測定部材(図示 せず)に連結されるトーションバーであり、このトーシ ョンパー11は小径部12を備えた第1シャフト13 と、このシャフト13の先端に同軸に連結された第2シ ャフト14とによって構成されている。第1シャフト1 3の小径部12は捩れ剛性を若干低くするために設けら れたもので、図中矢印A、Bで示すようなトルクが第1 シャフト13に加えられた場合に、そのトルクが小径部 12を通して第2シャフト14に伝達されると共にトル・ クに応じた捩れがこの小径部12を中心に起こるように なっている。そして、第2シャフト14の外周面には、 小径部12を包み込むようにして形成された略円筒形の モールド部材(非磁性体)15の突端部16が嵌着固定 されており、このモールド部材15の第1シャフト13 寄りの端部にはドーナツ形の磁極埋込み部17が形成さ れている。この磁極埋込み部17は非磁性体によって形 成されていて、その内部には、本発明の要部を成す磁気 発生ユニット18と所定の磁路を形成するコモンリング 19とが埋設されている。

【0011】磁気発生ユニット18は、異なる磁極18 a (N極) と18b (S極) が複数着磁された環状の磁性体によって構成されており、その磁極18a、18b は周方向に沿って等分割された同ユニット18の端面の領域に交互に現れるようになっている。また、コモンリング19は磁性体によって形成されていて、その端面に磁気発生ユニット18の端面を接触させた状態で磁極埋込み部17に埋設されている。このコモンリング19は磁路を構成するもので、磁気発生ユニット18の裏面側において隣接する磁極間の磁束の流通が効率良く為されるようになっている。また、磁気発生ユニット18は、図2に示すように、その軸方向寸法が径方向幅よりも小さく設定され、全体として偏平した断面形状となっている。

【0012】一方、第1シャフト13の小径部12側の 外周面には、前記磁極埋込み部17の端面(磁気発生ユ ニット18の端面)に微小空間をおいて面する略円盤形 のピックアップ部材20が嵌着固定されている。このピ ックアップ部材20は非磁性体によって形成されてい て、磁気発生ユニット18と逆側の端面に磁性体から成 るアウターリング21とインナーリング22が一体に設 けられている。アウターリング21とインナーリング2 2は径方向に所定の隙間23を介して対向配置されてい て、各端部には、ピックアップ部材20に埋設される複 数の板状の磁路片21a、22aが延設されている。こ の各磁路片21a、22aの先端部は磁気の入出端を成 すもので、ピックアップ部材20の、前記磁極埋込み部 17と対向する端面において、アウターリング21側の ものとインナーリング22側のものが同一円周上で交互 に、かつ、等間隔になるように配置されている。そし

て、この磁路片21a、22aは磁気発生ユニット18 の磁極18a、18bと1対1で対応するように設けられ、定常状態(被測定部材にトルクが加えられない状態)において、その各先端の円周方向の中央部が磁気発生ユニット18の磁極境界部18c上に位置されるように、即ち、各先端部が磁極21a(N極)と22a(S極)に同面積だけオーバーラップするようになっている。尚、この実施例の場合、各磁路片21a、22aと、アウターリング21とインナーリング22と、これら両リング21、22間の径方向の隙間23とが、アウターリング21からインナーリング22方向、または、インナーリング22からアウターリング21方向に磁束が流れる磁気通路30を構成している。

【0013】また、アウターリング21とインナーリング22の間の径方向の隙間23には、両リング21、22に対して非接触となるように一対の磁気検出素子(ホール素子等)24、24が挿入されている。これらの磁気検出素子24、24はプリント基盤25に支持固定されていて、このプリント基盤25を介して第1シャフト13を間に挟んだ対角位置に配置されている。プリント基盤25は、磁気検出素子24の出力信号を検出・処理するための図示しない部品を備えると共に、支持部材26を介して第1シャフト13に回動可能に嵌合されている。

【0014】つづいて、この実施例のトルクセンサの作用を図2~図4に示した模式図を参照して説明する。

【0015】被測定部材にトルクが加えられない定常状態においては、磁路片21a、22aの各先端部が磁気発生ユニット18の磁極18a(N極)、18b(S極)に対し同面積だけオーパーラップしているため、磁極18aから磁路片21a、アウターリング21、隙間23、インナーリング22、磁路片22aを通って磁極18bに向かう磁束φ(図2参照。)と、磁極18aから磁路片22a、インナーリング22、隙間23、アウターリング21、磁路片21aを通って磁極18bに向かう磁束ーφの大きさが同じになり、これらの磁束φ、ーφが互いに相殺し合うこととなる。したがって、磁極18a、18b間の磁束の流通は図3の矢印Cに示すように専らエアギャップを通して行われ、磁気通路30には磁束の流れが生じない。

【0016】一方、被測定部材に例えばA方向のトルクが加えられた場合には、図4に示すように磁路片21 a、21bの各先端部が夫々磁極18b、18a側により多くオーバーラップするようになり、その結果、インナーリング22側から入力される磁束ーゆの方が、アウターリング21側から入力される磁束のよりも大きくなり、磁気通路30には、両磁束ーのとの登に応じた磁束が流れることとなる。そして、このとき磁気通路30に流れる磁束は、印加トルクに対応したトーションバー11の捩れ最と比例する。また、このとき磁気通路30

に流れる磁束は磁気検出素子24によって検出され、その結果から被測定部材に加えられたトルクが明らかになる。即ち、今、磁気検出素子24としてホール素子を用いるとすると、例えば、A方向のトルクによってよっした。そのときると、例えば、A方向のトルクによってよってよってようであるようにホール素子の出力電圧がプラスの値となるようにホール素子の出力電圧がら、被測定部材に加えられたトルクの向き及び大きさ、そして静止トルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが明らかになる。尚、被測定部材にB方向のトルクが出る磁束の方が、インナーリング22側から入力される磁束の方が、インナーリング22側から入力される磁束の方が、インナーリング22側から入力される磁束のよりも大きくなり、その結果、逆向される磁束のよりも大きくなり、その結果、逆向される磁束を引きる。

【0017】ところで、本発明にかかるこのトルクセン サは、異磁極18a、18bが周方向に沿って交互に現 れるように着磁した磁性体によって磁気発生ユニット1 8を構成するようにしたたため、磁気通路30の入出端 たる磁路片21a、22aが常時磁極18a、18bに 対面し、各磁極18a、18bから発される磁束が効率 良くピックアップされることとなる。<u>また、このトルク</u> センサは、板状の磁路片21a,22aを、磁気発生ユ ニット18に対して軸方向にオーバーラップさせずにそ <u>の端面に微小隙間をもって対向させているため、磁気発</u> 生ユニット18の軸方向寸法を小さくしても検出磁束が 減少することがない。そして、磁気発生ユニット18の <u>軸方向寸法を同ユニット18の径方向幅よりも小さく設</u> 定するようにしているため、ユニット18の径方向幅を <u>大きくして検出磁束の増大を図っても、ユニット18全</u> 体の容積と重量を小さく抑えることができる。したがっ て、このトルクセンサの場合には、各磁気発生ユニット 18の保持力を特別に大きくしたり、同ユニットの大型 化や重量化を招くことなく、確実にトルクを測定するこ とができる。したがって、同一性能をもつ従来のものよ りも低コストでの製造が可能であるうえ、小型・軽量化 <u>を図ることができる。</u>また、磁気発生ユニット18を製 造する場合には、磁性体を環状に形成した後に所定の着 磁型によって着磁処理を行うだけで良いため、製造が極 めて容易であるという利点がある。さらにまた、磁気発 生ユニット18の磁極数や保持力は着磁型の調整によっ て容易に変更することが出来るため、精度の異なるトル クセンサを製造する場合には特に有利である。したがっ て、このトルクセンサを採用した場合には、従来のもの に比較して大幅な製造コストの低減を図ることが可能で ある。

[0018]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、磁気発生 ユニットを、異磁極が周方向に沿って交互に現れるよう に着磁した環状の磁性体によって構成したため、磁気発 生ユニットの隣接する異磁極間に隙間がなくなり、磁気 通路の<u>板状の</u>入出端が常時磁極<u>に広い面積でもって</u>対面 することとなって、磁気発生ユニットから発される磁束 をトルク測定に無駄なく利用することが可能になる。ま た、磁気発生ユニットを製造する場合には、環状に形成 した磁性体に対し、異磁極が周方向に沿って交互に現れ るように着磁するだけで良いため、複数の永久磁石を個 別に形成した後に環状に配置するようにしていた従来の ものに比較して、製造自体が極めて容易であるうえ、各 磁石の形状や保持力、取付精度等の繁雑な管理作業が必 要ないという利点もある。このため、本発明を採用した 場合には、性能面の低下を招くことなく、製造コストの 削減を図ることが可能である。 さらに、本発明は、板状 に形成された磁気通路の入出端を磁気発生ユニットの端 面の磁極に常時対向させているため、磁気発生ユニット の軸方向寸法を小さくしても検出磁束の大幅な減少がな く、また、検出磁束をより大きくするために磁気発生ユ ニットの径方向幅を充分に大きくしても、磁気発生ユニ ットを、軸方向寸法が径方向幅よりも小さい偏平断面に 形成したことから、磁気発生ユニット全体の容積の増大 と重量の増大を抑えることができる。また、請求項2に <u>記載の発明は、さらに磁気通路の入出端の周方向中央部</u> と、磁気発生ユニットの異磁極の境界線とが対向するよ うにしてあるため、磁気検出素子で検出される磁束の向 きによってトルクの向きをも正確検出することができ る。さらに、磁気発生ユニットと磁気通路がいずれの向 きに相対回動する場合にも、検出可能な最大相対回動角 度が同じになることから、検出可能なトーションバーの **捩り角を最大にすることができる。**

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す斜視図。

【図2】同実施例を示す斜視図。

【図3】同実施例を示す模式図。

【図4】同実施例を示す模式図。

【図5】従来の技術を示す斜視図。

【符号の説明】

11…トーションバー、

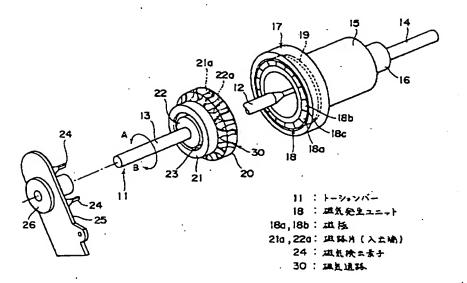
18…磁気発生ユニット、

18a、18b…磁極、

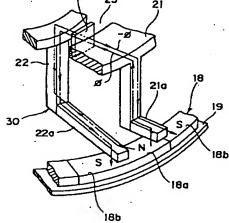
21a、22a…磁路片(入出端)、

24…磁気検出素子、

30…磁気通路。

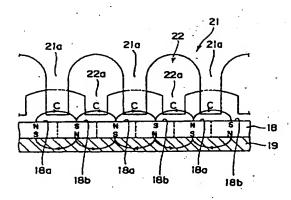




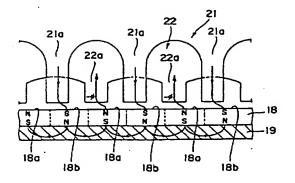


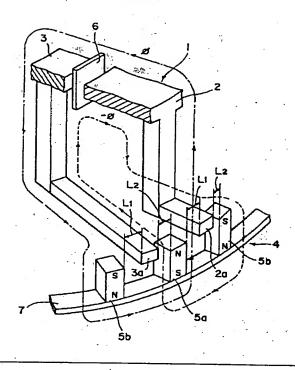
[図2]

[図3]



[図4]





フロントページの続き

(56) 参考文献 特開 平3-81632 (JP. A)

特開 昭63-82330 (JP, A)

特開 昭59-63539 (JP, A)

特開 昭63-109339 (JP, A)

特開 昭63-158433 (JP, A)

(58) 調査した分野 (Int. Cl. 7, DB名)

G01L 3/10